



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO 2
EDITAL PAE N° 01/2018

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE
AUXÍLIO PERMANÊNCIA NO CAMPUS VOLTA REDONDA DO IFRJ

O Diretor-Geral do *Campus* Volta Redonda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e conforme Instrução Normativa 01/2013 de 26 de março de 2013, torna pública alteração no item 9 do Edital 01/2018 referente ao **cronograma** do processo seletivo interno de discentes para o **Programa de Auxílio Permanência** no Campus Volta Redonda, nos termos do Regulamento da Assistência Estudantil do IFRJ e no Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, nos Ofícios nº. 21 de 10 de fevereiro de 2011 e nº. 42 de 3 de maio de 2011. Abaixo o novo cronograma, com alteração do período de inscrições e entrega da documentação:

9. Do Cronograma

Etapas	Datas
Divulgação do Programa de Assistência Estudantil	22/02/18
Reuniões Informativas	26/02/18 - 13:30h
	27/02/18 - 10:30h
	28/02/18 - 18:30h
Período de inscrições e entrega de documentação	22/02/18 a 09/03/18
Análise documental e análise socioeconômica	22/02/18 a 23/03/18
Análise Geral do Comitê Gestor Local	26/03/18
Resultado Preliminar da seleção	27/03/18
Período de complementação de documentos Entrega: sala 22 de 13 às 18h e 30min	28/03/18 e 29/03/18
Resultado Final do Processo Seletivo	02/04/18
Apresentação de recursos	03/04/18 e 04/04/18
Resultado da análise dos recursos	05/04/18
Reunião Geral para alunos selecionados (Obrigatória)	06/04/18 às 18h



Envio da planilha de Pagamento para DG e Setor Financeiro	10/04/18
Entrega dos envelopes indeferidos	08/05/18 a 11/05/18
Previsão para o recebimento das primeiras parcelas	Início de Maio

Volta Redonda, 09 de março de 2018.



Silvério Afonso Balieiro
Diretor Geral do Campus Volta Redonda

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GESTOR LOCAL

Presidente:

Deborah Terezinha de Paula Borges (Técnico em Assuntos Educacionais)

Membros:

Aline Hygino Carvalho Monteiro (Coordenação Técnico Pedagógica - CoTP)

Ana Paula Damato Bemfeito (Diretora de Ensino)

Andréa Simoni Manarin Tunin (Assistente Social)

Cristiane Vieira Alvino Cardoso (Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais)

Douglas Lacerda de Carvalho (Assistente em Administração)

Magnus Amaral Lopes (Diretor de Apoio Técnico ao Ensino)

Nathalia de Queiroz Sather (Coordenadora do Setor Financeiro)

Paulo Pontes de Castro (Médico)

Wagner Franklin Balthazar (Docente)

Wallace Pereira N. dos Reis (Diretor Administrativo)

Silvério Afonso Albino Balieiro
Diretor Geral
IFRJ - Câmpus Volta Redonda - Matr. 1105509
Portaria nº 635/DGP/Reitoria de 16/05/2014,
publicada no D.O.U em 20/05/2014